

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-172681

(...)

26.07.1991

(43) Date of publication of application:

(51)Int.CI.

F16J 9/26

F02F 5/00

(21)Application number: 01-310397

(71)Applicant: RIKEN CORP

(22) Date of filing:

29.11.1989

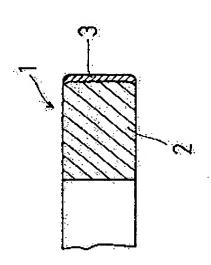
(72)Inventor: ISHIZU TAKAO

KONUKI TORU

TAKIGUCHI KATSUMI

(54) PISTON RING AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:



PURPOSE: To improve adhesion of a film to a base material and wear resistance of the film by a method wherein Ni-Cr alloy powder and Cr3C2 powder are mixed together in respective given amounts and plasma spray coating is effected on the slide surface of a base material to form a film. CONSTITUTION: A spray coating film 3 having a thickness of 50-500µm and a hole of 5 volume % or less is formed on the outer peripheral slide surface of a base material 2, e.g. cast iron material, steel material, of a piston ring 1. The film 3 is formed by plasma spray coating mixture powder consisting of 20-40wt.% Ni-Cr allow powder and 60-80wt% Cr3C2 powder. In the Ni-Cr alloy powder, since integrity of the base

material 2 and the Cr3C2 powder is excellent, peel resistance of the film 3 is improved, and oxidization resistance and corrosion resistance are also improved. Meanwhile, since the Cr3C2 powder has proper hardness enough for a slide material, wear resistance is also im proved. Further, in the case of a mixture ratio being within the above range, an effect is further improved.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-172681

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)7月26日

F 16 J F 02 F

7523-3 J 7708-3 G 7708-3 G D GE

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

図発明の名称

ピストンリング及びその製造方法

20特 顔 平1-310397

美

223出 頤 平1(1989)11月29日

⑫発 明 者 石

> 明 者

冗発

摮 夫 新潟県柏崎市北斗町1-37 株式会社リケン柏崎事業所内

阜 79発 明 者 督 小

津

新潟県柏崎市北斗町1-37 株式会社リケン柏崎事業所内

新潟県柏崎市北斗町 1-37 株式会社リケン柏崎事業所内 東京都千代田区九段北1丁目13番5号

淹 顋 人 株式会社リケン 勿出

弁理士 高石 橘馬 **图代** 理 人

明

1. 発明の名称

ピストンリング及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも外周摺動面に溶射被膜が形成され たピストンリングにおいて、Ni-Cr 合金20~40 置置%と、Cr *C * 60~80重量%とからなるプラ ズマ溶射被膜を有することを特徴とするピスト ンリング。

②請求項しに記載のピストンリングにおいて、 前記 Ni-Cr 合金は、20~40重量%のNiと60~80 重量%のCrからなる組成を有することを特徴と するピストンリング。

(3) 請求項1又は2に記載のピストンリングを製 造する方法であって、150fort 以下の不活性が ス雰囲気中で、ピストンリング母材に対して、 Ni-Cr 合金粉末20~40重量%とCr,C。粉末60~ 80重量%とからなる混合粉末を用いて減圧プラ .ズマ溶射を行い、5体限%以下の空孔を有する

溶射皮膜を形成することを特徴とする方法。 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は内燃機関や圧縮機等に用いられるピス トンリング及びその製造方法に関し、更に詳しく は少なくとも外周掲動面に熔射被膜を形成したピ ストンリング及びその製造方法に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕 内燃機関や圧縮機において用いられるピストン リング、特に内燃機関用のピストンリングは、耐 摩耗性を高めるために摺動面に硬質Crめっきを施 したものが、一般に使用されている。

しかし、Crめっきピストンリングは、高負荷の エンジンに使用した場合、摺動する相手材である シリンダライナ鉄鉄材との耐焼付性が悪く、性能 上満足し得ないものとなりつつある。

. それに対して、一部の機関で使用されている溶 射ピストンリング、特にNoやNi-Cr 合金等を含有 する被膜をブラズマ溶射によって形成したピスト ンリング (例えば、特開昭54-1244 号、特開昭60

特朗平3-172681(2)

-125362 号)は、耐焼付性は良好であるが、相手材に対する攻撃性が高く、繊維もしやすい。

さらに、Noは溶射材の中では比較的に酸化されにくいが、高価なため、ピストンリング製品が高価になっていた。硬質で耐摩耗材としてNo以上に有効な物質として、Cr,C,サーメットが知られているが、やはり酸化が激しく、プラズマ溶射による適用が難しかった。

従って本発明の目的は、従来のブラズマ溶射による被膜の欠点を解消し、耐摩耗性と密着性に優

れ、相手材をも摩耗させにくい溶射被膜を形成したピストンリンダ、及びその製造方法を提供する ことである。

[課題を解決するための手段]

上記課題に鑑み鋭窓研究の結果、本発明者は、Ni-Cr 合金粉末とCroCo 粉末を所定の割合で混合した粉末をピストンリングの摺動面に溶射することによって、耐摩耗性と密着性のよい被膜が得られ、また、摺動する相手材に対する攻撃性を低減することができることを発見し、本発明を完成させた。

すなわち本発明のピストンリングは、少なくとも外周措動面に格射被膜が形成されたもので、Ni-Cr 合金20~40重量%と、Cr. C. 60~80重量%とからなるブラズマ溶射被膜を有することを特徴とする。

さらに本発明のピストンリングの製造方法は、 150Torr 以下の不活性がス雰囲気中で、ピストンリング母材に対して、Ni-Cr 合金粉末20~40重量 %とCr.C, 粉末60~80重量%とからなる混合粉末

を用いて減圧プラズマ溶射を行い、5体積%以下の空孔を有する溶射皮膜を形成することを特徴とする。

以下、本発明を図面を参照して説明する。

第1図に本発明の一実施例によるピストンリングを示す。ピストンリング1は縦断面を示してあって、鋳鉄材や鋼材等の母材2の外周摺動面に、50~500 mの厚さで、空孔が5 体積%以下の溶射被膜3 が設けられている。図示しているように、母材2の外周に溝4 を削設して、そこに溶射材を埋設してもよいし、あるいは第2図に示すように、溝は設けずに、フラットな外周面上に溶射材3を盛り金してもよい。

被膜 3 は、Ni-Cr 合金粉末 20~40重量%とCr₃C₂ 粉末 60~80重量%からなる混合粉末を、ブラズマ 溶射して形成したものである。

Ni-Cr 合金粉末は母材及びCrsC。粉末との結合性が良好なため、被膜の密着性すなわち耐別離性を向上させる。また耐酸化性と耐食性の向上にも寄与する。一方、CrsC。粉末は摺動材として適度

な硬度を有するため、耐摩耗性、耐スカッフィング性を向上させ、相手攻撃性は低く、しかも安価な材料である。特に、CraC、粉末は滅圧プラズマ溶射に適用すれば、溶射工程での酸化、分解が少なく、被膜の密着性を向上させる。

Ni-Cr 合金粉末が20重量%未満、すなわちCr₃C₃ 粉末が80重量%超では、Ni-Cr 合金粉末の上述の 効果が得られず、溶射玻膜の密着性が低下し、脆 化してしまう。

一方、Ni-Cr 合金粉末が40重量%超、すなわちCr。C。粉末が80重量%未満では、Cr。C。粉末の上述の効果が得られず、耐摩耗性、耐スカッフィング性が低下してしまう。これらの粉末のより好ましい混合割合は、Ni-Cr 合金粉末20~30重量%、及びCr。C。粉末70~80重量%であり、この範囲で上述の効果がさらに向上する。

またNi-Cr 合金粉末は、20~40重量%のNiと60~80重量%のCrからなる組成のものとすることが好ましく、それによって、搾射被膜は高温での耐酸化性が向上する。

特開平3-172681(3)

上述のNi-Cr 合金粉末とCraCa 粉末の混合粉末を用いて大気プラズマ溶射を行えば、従来の溶射材を用いた抜膜よりも優れた特性を備えたピストンリングが得られるが、いわゆる協圧プラズマ溶射を適用すれば、さらに優れた被膜が得られる。

減圧プラズマ溶射法によって本発明のピストンリングを製造する工程を、以下に説明する。

第3図に示すように、ブラズマガン5とビストンリング母材2とをチャンパ(図示せず)内に置く。ブラズマガン5は、ブラズマガス吸出のためのノズルを兼ねて、銅などからなる選状の陽極6と、この陽極6の上部に位置してタングステンなどからなる陰極7、及び電源8とで構成されている。陽極、陰極とも中にキャビティ(図示せず)が形成され、十分に水冷を施す構造となっている。陽極すなわちノズル6の先端と母材2の間の距離は20~100 mmとする。

チャンパ内の空気をポンプ等で吸引して、10⁻¹~10⁻³Torr程度の真空にするとともに、酸素等の有害ガスを除去する。次にAr等の不活性ガスをチ

+ ンパ内に導入して、約20~150Torr の低圧に翻整する。

この状態で隔極 6 と陰極 7 間に高電圧を印加すると、アーク放電 9 により不活性 ガス が加熱され、ブラズマ化する。その際の膨張により ガスは高温かつ高速でノズル 6 から噴出し、プラズマジェット流10をつくる。

このプラズマジェット流中に原料粉末11を投入する。粉末の供給口は、図示のようにノズル6内か、あるいはノズル6の直下に設ける。粉末11はプラズマジェット流中で溶験、加速されて母材2に衝突する。それによって、瞬時に個平化して、母材温度まで急冷凝固し、被膜3が形成される。

母材2の表面には予めショットブラスト等で10~20点程度の視さを持たせるのがよい。それによって、溶触粒子が母材の凸部に衝突した際に、凸部が局部溶験を起こして合金化しやすく、機械的にも溶散粒子の凝固収縮応力によるアンカー効果が生じて、接着力が強固となる。

また、溶射直前に母材 2 を予熱して 400~550

での高温にし、移行アークにより表面をクリーニングすると表面が活性化し、溶射後、母材 2 と被膜 3 の間に相互拡散層が形成され、強固な接合を形成できる。

減圧下においてはプラズマジェット中のガス速度が高速になる。 従って、粉末粒子は大気プララマ お射の場合よりも高速に加速されて母材に衝突する。 その結果、 溶射層は空孔の体積が 5 %以下の 被密な組織となる。 そのため、 被膜自体 や被膜と母材の境界は酸化や腐食がされにくく、 運転中に 被膜が別離しにくくなる。また、 組織が級密なことにより、 摺動する相手材に対する 攻撃性が低

さらにまた、大気プラズマ溶射に比べて、溶散から凝固に至る過程において雰囲気による粉末の酸化がない。 従って被膜中に酸化物が混在せず、被膜粒子間の結合力が強く、機械的強度と耐摩耗性が高い。

〔寒焔例〕

本発明を以下の具体的実施例によりさらに詳細

に説明する。

寒脆例1、2、3

ピストンリング用球状黒鉛鉄鉄材(FCD 60)を、縦 100mm、横50mm、厚さ10mmの角柱状に加工し、さらにその一端面を溶曲面に研削加工した。

次に、第1表の実施例1、2、3で示す組成を有する325メッシュのNi-Cr 合金粉末(Ni:25重量%、Cr:75重量%)と325メッシュのCr。C。粉末からなる混合粉末を用いて、上記海曲面に約200μmの厚さの被膜を減圧プラズマ溶射によって形成した。溶射条件は以下の通りとした。

使用がン:メテコ社製LPC-9MB プラズマ溶射 ガン

電圧: 7.0 V

電流:500 A

雰囲気ガス:Ar

チャンパ内圧力: 30Torr

母材予熱温度:400 ℃

なお、形成された披腹中の空孔率は、平均で 3 体積%であった。 また、実施例2で得られたピストンリングの外 周部分における、金属組織の顕微線写真(×100) を第4図に示す。溶射被膜3と母材2の接合部は 合金化して拡散結合している。 被膜3中には空孔 が衝めて少ない。

実施例 4

実施例 1 ~ 3 と同形状、同材質のピストンリング用 級鉄材の湾曲面に、第 1 表で示す組成を有する 200 メッシュの Ni-Cr 合金粉末 (Ni: 25 重量%、Cr: 75重量%) と 200 メッシュの Cr₂C。粉末を用いて、約 200 ㎞の厚さの被膜を大気圧下でプラズマ溶射によって形成した。溶射条件は以下の通りとした。

使用ガン:メテコ社製7Mプラズマ溶射ガン

電圧: 70 V 電流: 500 A ・雰囲気ガス: Ar

チャンパ内圧力: 760Torr

なお、形成された被腹中の空孔率は、平均で16 体積%であった。

上記実施例1~4及び比較例1~3のピストンリング材を供試材として、確耗試験を行った。

第5 図に優略して示す科研式摩耗試験機で高温 温式摩耗試験を行った。支点12を挟んでアーム13 の一方の端に50kgの重り14を吊るすとともに、文 点12と重り14の間に各供試材15を、溶射ピストン リングを形成した湾曲面を下向きにして固定した。 アーム13の他方の端には、アーム13が水平になる ようにバランサー16を吊るした。ヒータ17を内蔵 して180 でに保ったドラム形シリングライナ材 (FC25製)18 を周速0.5m/砂で回転して、供試材 15と摺接させた。シリングライナ材18の摺接面に 低粘度オイル19を3 満/分の量で満下しながら24 0 分間の試験を行った。

試験後、供試材15とライナ材18の摩耗量を測定した結果を第1 表に示す。各摩耗量は、比較例 3 の摩耗量を100 として、その相対値として表示している。第1 表に示されたように、Ni-Cr 合金粉末とCrsC。粉末を適当量混合して溶射したものにおいて、リング材とライナ材ともに摩耗量が少な

比较例1、2

実施例 1 ~ 3 と同形状、同材質のピストンリング用鋳鉄材の海曲面に、第 1 表で示す組成を有する 325 メッシュの Ni-Cr 合金粉末 (Ni: 25重量%、Cr:75 重量%) と 325 メッシュの Cr。C。 粉末を用いて、約 200 ㎞の厚さの被膜を残圧プラズマ溶射によって形成した。 なお、 解射条件は実施例 1 ~ 3 と同じにした。 その結果、 形成された 被膜中の空孔率は、 平均で 3 体 後 % であった。

比較例 3

実施例 1 ~ 3 と同形状、同材質のピストンリング用鋳鉄材の海曲面に、200 メッシュのNo粉末50 重量%、200 メッシュのNi-Cr 合金粉末10重量%、200 メッシュのCrsCs 粉末10重量%、及び200 メッシュの純鉄粉末30重量%からなる混合粉末を用いて、約200 ㎞の厚さの被膜を大気圧下でプラズマ海射によって形成した。なお、溶射条件は実施例4と同じにした。その結果、形成された被膜中の空孔率は、平均で16体機%であった。

摩耗試験

い。特に、嫡圧プラズマ溶射を行うことによって 摩耗量が少なくなった。

また、同じく上記試験後に、各々のピストンリング材の格射被膜の別離の有無を調べた。その結果を第1 表にあわせて示す。Ni-Cr 合金粉末を20 重量%以上配合し、かつ減圧プラズマ格射を行ったものにおいて、娴雑が起こらなかった。

特朗平3-172681(5)

			1						
	製業の	有無	斑	摄	華	有	有	兼	有
	ライナ材	學託盤	40	50	40	100	09	40	100
秋	リング材	摩托曼	25	07	50	100	20	60	100
-	安	※	强 压	弘 压	读 压	大気圧	強 圧	城田	大気圧
無	(重量%)	CraCa	82	73	62	73	82	58	:50%, Ni-Cr:10% sCz:10%, Fe:30%
	粉末組成	Ni-Cr	22	12	38	12	18	42	Mo:50%, N Cr. Cr. 109
	22		1	2	3	4	1	2	3
	2	8	ŧ	₩ ±	2 ; 8	##	*	2	

〔発明の効果〕

以上説明した通り、本発明のピストンリングにおいては、Ni-Cr 合金粉末とCrsCs 粉末を各々所定量混合してブラズマ溶射した被膜が、外周摺動面に形成されている。従って、それら原料粉末の特性により、被膜は母材との密着性と耐摩耗性に優れている。また、摺動する相手材に対する攻撃性が低いので、相手材をも摩耗させない。

さらに、上記原料粉末を用いて減圧プラズマ溶射すれば、被膜中の空孔が少なくなり、耐酸化性 も向上するので、密着性と摩耗特性がより一層向 上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるピストンリン グを示す機断面図であり、

第2図は本発明の別の実施例によるピストンリングを示す疑断面図であり、

第3図は本発明のピストンリングを製造す。るための溶射装置を示す級略縦断面図であり、

第4図は本発明のピストンリングの外周部分に

おける断面の金属組織を示す顕微鏡写真 (×100)であり、

第5図は摩耗試験機の概略図である。

1・・・ピストンリング

2 · · · 母材

3・・・溶射被膜

4 · · · 濟

5・・・プラズマガン

6・・・陽極

7・・・陰極

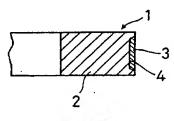
8 · · · 電源

9 ・・・ ア - ク 放 電

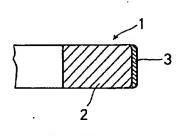
10・・・プラズマジェット流

11・・・原料粉末

出願人株式会社リケン代理人弁理士 高石橋馬

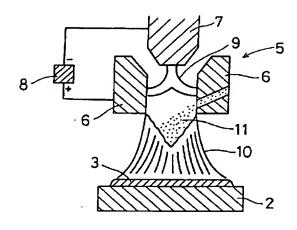


第1図



第2図

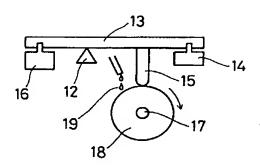
特期平3-172681 (6)



第3図



第4図



第5図

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第5部門第2区分 【発行日】平成10年(1998)9月8日

【公開番号】特開平3-172681 【公開日】平成3年(1991)7月26日 【年通号数】公開特許公報3-1727 【出願番号】特願平1-310397 【国際特許分類第6版】

F16J 9/26 F02F 5/00

(FI)

F16J 9/26 D F02F 5/00 G

E

手続補正審

平成8年9月26日

- 41

特許庁長官段

事件の表示
 平成1年特許収第313097号

2 補正をする者

平件との関係 特許出駅人

名 称 株式会社リケン

3 代理人

住 所 東京都新宿区神渠坂六丁自67番

神楽坂FNピル 5 階

電 語 (5228) 6355

氏名 6000分型士 高石 钠 瓜

4 補正命令の日付

自発

5 補正により増加する請求項の数

1 地正の対象

8 補正の対象

明和書中の特許確求の範囲の個及び発明の詳細な説明の個

7 福正内容

別紙の通り

(1) 特許舒求の範囲を以下の通り訂正する。

「<u>(1)少なくとも外国情</u>数面に減圧プラズマ治射被限が形成されているピストンリ ングであって、前配徴射被風は5件積光以下の空孔を有することを特徴とするビ ストンリング。

②請求項1に記載のピストンリングにおいて、前記商財態競社NI-Cr 合金20~40軍塁%と、CraCa 50~80軍量%とからなることを特徴とするピストンリング。
②請求項2に記載のピストンリングにおいて、前記NI-Cr 合金は、20~40項最%のNIと60~80重量%のCrからなる相成を有することを特徴とするピストンリング。

(4)請求項1~3のいずれかに配取のピストンリングを製造する方法であって、 1507orr 以下の不活性ガス登開気中で、ピストンリング母材に対して、対正プラ ズマ権針を行い、6体機%以下の空孔を有する治射<u>社</u>膜を形成することを特徴と する方法。

⑤結束項4に配電のピストンリング製造方法において、N1-Cr 介金物末20~40 重量光とCr₂Cr 約末60~80電量%とからなる混合粉末表用いて減圧アラスマ泊射 を行うことを特徴とする方法。」

(2) 明細雷第4頁第12行~第6頁第3行の「すなわち本苑明の・・・特徴とする。」を以下の通りと訂正する。

「すなわち本発明のビストンリングは、少なくとも外周層動画に泡射被膜が形成 されたもので、前記溶射被駆は5体観%以下の空孔を有することを特徴とする。 さらに、本発明のビストンリングの製造方法は、150Torr 以下の不活性ガス穿 団気中で、ビストンリング母材に対して、減圧プラズマ溶射を行い、5体験%以 下の空孔を有する溶射被膜を形成することを特徴とする。」

- (3) 明細書第11行の「実施例4」を「比較例1」と訂正する。
- (4) 明細音第12行の「比較例1、2」を「比較例2、3」と訂正する。

特開平3-172681

(5) 明知春第12行の「<u>比較例3</u>」を「<u>比較例4</u>」と打正する。

(6) 明和曹第13行の「実施例1~4及び比較例1~3」を「実施例1~3及び 比較例1~4」と訂正する。

(7) 明細書第15行の第1表を別版の通り訂正する。

ul

95 1 æ

94	Nb.	粉末組成	樽	Ħ	リング材	ライナ材	剥離の	
		Hi-Cr	CroC.	A	件	净耗量	净耗量	有 無
実	1	22	78	巍	Æ	25	40	\$18
m	2	27	73	減	LE	40	50	無
91	3	38	62	34	Æ	50	40	無
	1	27	73	大约	ĸÆ.	100	100	书
比	2	18	82	26	Œ	20	60	41
皎	3	42	58	減	Æ	60	40	舖
ø	4	Mo:50%, Cr.Ca:10	大约	īÆ.	100	100	H	

手統補正書差出書

平成9年1月28日

特許庁長官 段

事件の表示
 平成1年特許原第310397号

薗

- 2 補正をする名 事件との関係 特許山原人
- 名 称 株式会社リケン
- 3 代理人 住所 東京部新省区神楽坂六7百67番 神楽板FNビル5 階 館 監 (5228)6355 氏名 (8001)弁理士耳石 福島
- 4 補正命令の日付 平成9年1月21日 (発送円)
- 5 補正の対象 平成8年9月26日付提出の手続補正母の山駅番号の慣及び 補正の内容の個
- 6 補正内容 別紙の通り



手腕補正醫

平成8年9月26日

特許庁長官 殿

- 事件の表示
 平成1年特許観第310397号
- 2 箱正をする者事件との関係 特許出駆人名 称 株式会社リケン
- 3 代理人 住所 東京都新宿区神楽坂大丁目 5 7 巻 神楽坂 P N ピル 5 院 塩 新 (5228) 6356 氏名 (8001) 弁理士 西石 楠 ぬ
- 4 補正命令の日付 自発
- 5 特正により増加する請求項の数 1
- 6 補正の対象 明和書中の特許請求の範囲の構及び発明の詳細な説明の標
- 7 補正内容 別紙の通り

特開平3-172681

(1) 特許額収の範囲を以下の過り訂正する。

. . . .

「<u>III少なくとも外周潜動画に対正アラズマ治射被限が形成されているピストンリングであって、前配治射被限は6体執系以下の空孔を有することを特徴とするピ</u>ストンリング。

(2)請求項1に配額のピストンリングにおいて、前記的財務以及I/I-Cr 合金20~40重量%と、Cr₃C_x 60~80重量%とからなることを特徴とするピストンリング。
(3)財衆項2に記載のピストンリングにおいて、所配別I-Cr 合金は、20~40重量%の別1と60~80重量%のCrからなる組成を有することを特徴とするピストンリング。

(4)繁東項1~3のいずれかに配数のピストンリングを製造する方法であって、 1507cr 以下の不括性ガス雰囲気中で、ピストンリング配材に対して、減圧プラ ズマ治射を行い、5体積光以下の空孔を有する陰射鼓散を形成することを特徴と する方法。

⑤請求項4に配載のピストンリング製造方法において、Ni-Cr 自命粉末20~40 型量%とCraCr 粉末60~80置量%とからなる混合粉末を用いて処圧プラズマ溶射を行うことを特徴とする方法。」

(2) 明翰吉第4頁第12行〜第5頁第3行の「すなわち本免別の・・・特徴とする。」を以下の通りと訂正する。

「すなわち本発明のピストンリングは、少なくとも外周指動前に絶別被限が形成されたもので、前配給別被限は5体関別以下の空孔を有することを特徴とする。 さらに、本発明のピストンリングの製造方法は、1507orr 以下の不活性ガス券 囲気中で、ピストンリング母材に対して、減圧プラズマ溶射を行い、5体積%以下の空孔を有する治別被服を形成することを特徴とする。」

- (3) 明細書第11頁第6行の「<u>実施例4</u>」を「<u>比較例4</u>」と訂正する。
- (4) 明細書第12月第1行の「比較例1、2」を「比較例2、3」と訂正する。

第 1 我

	No.	粉末組成(魚魚%)		緣	射	リング材	ライナ材	剥煎の
69		Ni-Cr	Cr ₂ C ₂	条	44	摩托盘	摩耗量	有 無
火	1	22	78	減	Щ.	25	40	無
H	S	27	73	M	Œ	40	50	無
64	3	38	62	叔	Æ	50	40	23
_	1	27	73	大	KIF.	100	100	有
Ьt	2	18	82	減	Œ	20	80	有
較	3	42	58	挨	Æ	60	40	無
691	4	%:50%, #1-Cr:10% Cr:Ce:10%, Fe:30%			Æ	E00	100	有

- (5) 明細書第12頁第10行の「<u>比較例3</u>」を「<u>比較例4</u>」と訂正する。
- (6) 明顯南第13頁第1行の「実施例1~4及び比較例1~3」を「実施例1~3及び比較例1~4」と訂正する。
- (7) 明阳当第15頁の第1表を別紙の通り訂正する。

ш.